

公 募 案 内

2026年 2月 2日

応 募 条 件	募集職名	技術支援員 ・ 1名
	資格等条件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大学卒業、短期大学卒業、または理学系の専門学校（専修学校専門課程）修了の学歴を有し、業務遂行に必要な知識・技能を有する方 ・ （歓迎）希釈冷凍機や超伝導マグネット等の極低温装置の運転・保守経験がある方 ・ （歓迎）高圧ガス(寒剤)の取り扱いや、電気回路工作（半田付け等）の実務経験がある方 ・ Word、Excel、PowerPoint等を用いた標準的な書類作成能力を有する方 ・ 協調性があり、学生や教員と円滑にコミュニケーションが取れる方
	業務内容	<p>業務内容極低温下での半導体素子（量子ドット等）測定に係る補助業務。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実験室周りの技術的な支援（実験室環境・測定環境の維持と整備等） ・ 実験データの取得、整理、簡易解析等の補助 ・ 研究打ち合わせへの参加および資料作成 <p>※業務内容・業務場所、職名については、今後、組織の変更・業務分担の変更に伴い、本学が定める範囲内において変更される可能性があります。</p> <p>※詳細は、下記担当までお問い合わせください。</p> <p>氏名：小寺哲夫 Eメール：kodera.t.ac@m.titech.ac.jp</p> <p>T E L : 03-5734-2508</p>
	勤務予定地	東京都目黒区大岡山2-12-1 工学院 小寺哲夫研究室
	応募書類	<p>履歴書（使用推奨様式有り・写真貼付・氏名は自署のこと・Eメールアドレス記載） 職務経歴書（※任意・様式自由）</p> <ul style="list-style-type: none"> * 応募書類は返却しません。 * 本学での勤務経験がある場合は、所属していた部署名や従事していた研究室名まで詳しくご記入をお願いします。
	応募方法	封筒に「工学院小寺哲夫研究室技術支援員①応募書類在中」と朱書し下記提出先宛に郵送、または持参
	応募締切	2026年 2月 20日（金）17時 必着
採 用 試 験	選考方法	第1次：書類選考 第2次：面接試験（Zoom）
	試験日	2026年 2月 27日（金） * 応募締切後に選考を行い、第1次試験合格者には、前日までに時間・接続情報等を通知します
	内定通知	最終選考の後、3月16日（月）までに通知
待 遇 及 び 労 働 条 件	雇用期間	<p>2026年 4月 1日 ～ 2027年 3月 31日</p> <p>※更新の可能性有り（最長で 2029年 3月 31日まで）</p> <p>※雇用の更新は、更新の必要性、雇用経費及び更新前の勤務実態を総合的に勘案して決定</p> <p>※2週間の試用期間有り 業務内容及び労働条件同じ</p> <p>ただし、本学有期雇用職員就業規則第7条、第12条による</p>
	給与	<p>1. 時間給 1850円～1940円</p> <p>※資格・経験・実績を考慮の上、本学の規定に従い決定します。</p> <p>（本学有期雇用職員就業規則第68条による）</p> <p>（通勤手当※本学有期雇用職員就業規則第73条による）</p>
	勤務時間等	<p>1. 1週間の通常勤務時間 週3日21時間（休憩時間12:15～13:15） 月、水、金：9:15～17:15（7時間） （勤務日・勤務時間は応相談）</p> <p>2. 超過勤務：無</p> <p>3. 休日：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）</p> <p>4. 有給休暇及びその他の休暇制度あり</p>
	宿舍	なし
社会保険等	厚生年金，共済（短期），雇用保険，労働者災害補償保険	

	雇用主	国立大学法人東京科学大学理事長
	その他	敷地内禁煙（ただし、屋外指定箇所に喫煙所設置） ※外為法に基づく特定類型該当性の確認あり
応募書類提出先		〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 E3-2 国立大学法人東京科学大学人事部人事労務課職員第3グループ 伊藤 T e l : 03-5734-3130, Eメール : hradm.es3@adm.isct.ac.jp